This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

MANUFACTURE OF THIN FILM MAGNETIC HEAD SLIDER

Patent Number:

JP2001006142

Publication date:

2001-01-12

Inventor(s):

YOSHIJI YOSHINORI;; SUENAGA TATSUTOSHI;; NASU SHOGO

Applicant(s):

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Requested Patent:

JP2001006142

Application Number: JP19990174995 19990622

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B5/60; G11B21/21

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for forming a satisfactory air bearing shape by turning the air bearing formation face of plural slider bars into a plane state without any projection or recession, and uniformly applying liquid-shaped photoresist in a method for manufacturing a thin film magnetic head slider.

SOLUTION: An air bearing formation face 3 of plural slider bars 2 is brought into contact on a (transparent) place to which (UV hardening) adhesive is applied in a state that this is vacuum absorbed to a flat fixing tool having highly precise flatness, and the adhesive is hardened so that the air bearing formation face 3 without any difference in level can be formed. Then, liquid photo resist is applied to the upper face in uniform thickness so that the air bearing shape can be formed with satisfactory precision.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出廢公開番号 特開2001-6142 (P2001 - 6142A)

(43)公開日 平成13年1月12日(2001.1.12)

(51) Int.Cl.⁷ 識別配号 G11B 5/60 21/21 101

FΙ G11B 5/60 21/21

テーマコード(参考) Y 5D042

101L

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 9 頁)

(21)出願番号 特願平11-174995

(22)出願日 平成11年6月22日(1999.6.22) (71)出顧人 000005821

松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 吉次 慶記

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 末永 辰敏

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 100097445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

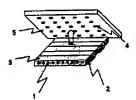
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 蒋膜磁気ヘッドスライダーの製造方法

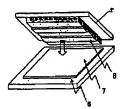
(57)【要約】

【課題】 薄膜磁気ヘッドスライダーの製造方法におい て、複数のスライダーバーのエアーベアリング形成面を 凹凸のない平面状態にして、液状フォトレジストを均一 に塗布し、良好なエアーベアリング形状を形成すること ができる方法を提供する。

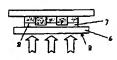
【解決手段】 多数のスライダーバーのエアーベアリン グ形成面を、高精度の平面度を有した平滑な固定治具に 真空吸着した状態で(UV硬化性)接着剤を塗布した (透明) プレート上に接触させ、接着剤を硬化すること により段差のないエアーベアリング形成面を形成し、そ の上面に液状フォトレジストを均一な厚みで塗布し、良 好な精度でエアーベアリング形状を形成する。



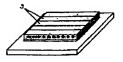
(周1-2)



(图1-3)



(B1-4)



【特許請求の範囲】

【請求項1】 薄膜磁気ヘッド素子を複数個有する複数のスライダーバーをアレート上に配列し、所定厚の液状フォトレジストを塗布しフォトリソグラフィ技術によってエアーベアリング形状を形成する製造法において、UV硬化性接着剤が上面に塗布され且つ光透過性を有する透明プレートに複数の前記スライダーバーを隙間なく配列して接着し、前記スライダーバーのエアーベアリング形成面に液状フォトレジストを塗布してエアーベアリング形状を形成することを特徴とする薄膜磁気ヘッドスライダーの製造方法。

【請求項2】 薄膜磁気ヘッド素子を複数個有する複数のスライダーバーをプレート上に配列し、所定厚の液状フォトレジストを塗布しフォトリソグラフィ技術によってエアーベアリング形状を形成する製造法において、前記スライダーバーのエアーベアリング形成面に形成されている溝に、液状フォトレジストを充填し、更に前記エアーベアリング形成面と前記溝に充填された前記液状フォトレジストの上に所望の厚みになるよう前記溝に充填した前記液状フォトレジストを塗布してエアーベアリング形状を形成することを特徴とする薄膜磁気ヘッドスライダーの製造方法

【請求項3】 薄膜磁気ヘッド素子を複数個有する複数のスライダーバーをプレート上に配列し、所定厚の液状フォトレジストを塗布しフォトリソグラフィ技術によってエアーベアリング形状を形成する製造法において、複数の前記スライダーバーが隙間なく配列された四方に、前記スライダーバーと厚みが略同じであるブロックを前記スライダーバーに隙間なく配置し、接着剤が上面に塗布されたプレートに前記スライダーバーと前記ブロックとを接着し、前記スライダーバーのエアーベアリング形成面と、前記エアーベアリング形成面と同じ側にある前記ブロックの面とに液状フォトレジストを塗布してエアーベアリング形状を形成することを特徴とする薄膜磁気ヘッドスライダーの製造方法。

【請求項4】 薄膜磁気ヘッド素子を複数個有する複数のスライダーバーをプレート上に配列し、所定厚の液状フォトレジストを塗布しフォトリソグラフィ技術によってエアーベアリング形状を形成する製造法において、高さ調整機能を有する治具ブロックに接着された複数の前記スライドバーのエアーベアリング形成面となる液状フォトレジスト塗布面を、高精度の平面度を有し且つ平滑な平面プレートに押し当て、前記治具ブロックにより前記スライダーバー間の段差を制御して前記液状フォトレジスト塗布面に液状フォトレジストを塗布してフォトレジスト塗布面に液状フォトレジストを塗布してエアーベアリング形状を形成することを特徴とする薄膜磁気ヘッドスライダーの製造方法。

【請求項5】 請求項1~4のいずれかに記載の製造方

法によって作製された薄膜磁気ヘッドスライダー。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気ディスク装置 (HDD)等の磁気記録媒体に対して記録・再生を行う 装置に適用される薄膜磁気ヘッドスライダーの製造方法 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、磁気記録装置に対する高記録密度 化の要求が急速に高まり、この傾向は将来的にはさらに 高まっていくことは確実である。

【0003】この要求に対し、磁気ヘッドスライダーは 0.1μm以下の非常に低い浮上高さや、記録媒体の周速によって変化することのない安定した浮上特性を有することが求められるようになり、その要求を満足するには微細かつ複雑で幾何学的なエアーベアリング面形状を高精度で形成する技術が不可欠となっている。

【0004】従来の磁気ヘッドスライダーのエアーベア リング形成面は曲線を含む複雑な形状の加工をするた め、フォトリソグラフィ技術を用いる方法、即ちエアー ベアリング形成面に対応するフォトマスクを作成し、イ オンビームエッチングなどのドライエッチングによりエ アーベアリング形状を形成する方法が提案されている. 【0005】ドライエッチングは半導体プロセスや薄膜 磁気ヘッド素子形成プロセスで盛んに用いられ、その加 工精度は上記の加工精度を充分に満足する方法であるこ とは確かであるが、半導体プロセスや薄膜磁気ヘッド素 子形成プロセスがウエハの表面を対象にするのに対し、 薄膜磁気ヘッドスライダーは、薄膜磁気ヘッド素子を形 成したウエハから機械加工により切り出した薄膜磁気へ ッド素子を複数個有する短冊状のブロック(以下スライ ダーバーという)の表面を対象にしているという相違が あり、この点が大きな問題となっている。

【0006】即ち、ドライエッチングなどを用いたフォ トリソグラフィ技術で微細かつ高精度に加工するために は、良好なレジストパターンを形成することが重要とな るが、スライダーバーのように小さな面積の部分には均 一にフォトレジスト膜を形成するのは非常に難しい。例 えば、フォトレジストを塗布する面の形状が丸形の場合 にはスピンコート法により液状フォトレジストを塗布し てレジスト被膜を形成すると、均一な厚みを得ることが できるが、一方その形状が角形になる場合、中心部の厚 みは均一であるが端部は中心部と比較して非常に厚みが 厚くなるため、端部には良好なレジストパターン形状を 形成することはできない。従って、ウエハは丸形の形状 を使用する場合が多く、また角形のウエハを使用した場 合には、端部にレジストの厚みが不均一であっても端部 を除いて中心部だけを使用することが可能である。しか し、スライダーバーの場合は全面が加工対象であるため 端部を使用しないという訳にはいかず、従って均一なレ

ジスト被膜を全面に形成しなければならない。

【0007】また、半導体プロセスや薄膜磁気ヘッド素子形成プロセスではウエハの中に数百から数千個のデバイスを形成することができ、ウエハを大口径化することにより比較的簡単に生産性を向上できるのに対し、スライダーバーの中の磁気ヘッド素子は多くても40~60個が限界で、スライダーバーの取り扱いを1本毎にしていたのでは生産性が著しく低く工業化できない。

【0008】以上の理由より、必然的にスライダーバーを多数並べて、ウエハのような大面積として取り扱う方が有利であることは明白である。しかし、このとき次のような問題が生じる。

【0009】以下、図8を用いて従来の薄膜磁気ヘッド スライダーの製造方法を説明する。

【0010】プレート91上に複数のスライダーバー92を並べる場合、スライダーバー92の間に隙間93が生じたり、或いはスライダーバー92の作製時の機械加工及びラッピング加工の加工公差による厚みのバラツキやプレート91への接着時の接着剤の厚みのバラツキによって、プレート91上に接着されたスライダーバー92のエアーベアリング形成面94は凹凸状態となる。

【0011】スライダーバー92の間に隙間93がなく、しかもエアーベアリング形成面94が段差95のない平面即ち各スライダーバー92のエアーベアリング形成面94が同一平面上にあればウエハと同じ扱いができ、エアーベアリング形成面94に塗布したフォトレジスト被膜の厚みも均一となり良好なフォトレジストパターンを形成することが可能となる。しかし実際には、スライダーバー92は機械加工及びラッピング工程を施すため、厚みには公差分のバラツキが生じ、更に接着材の厚みバラツキも加わり、エアーベアリング形成面94は凹凸状態となり、エアーベアリング形成面94は凹凸状態となり、エアーベアリング形成面94は口凸状態となり、エアーベアリング形成面94は口凸状態となり、エアーベアリング形成面94上に良好なフォトレジストパターンを形成することができない。

【0012】また、エアーベアリング形成面94に溝96が機械加工により施されている場合があり、その場合には、必然的にフォトレジスト塗布面は凹凸を持つことになる。

【0013】また、スライダーバー92間に隙間なく多数並べて、ウエハのような大面積として取り扱う場合でも、短冊状のスライダーバー92の集合体であるから、全体の形状として角形になる。この場合には、中心部のフォトレジストの厚みは均一であるが、端部は中心部と比較して厚くなるため、良好なフォトレジストバターンが形成できない。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上述の従来方法では、短冊状のスライダーバーを集合させて、一度に多数のスライダーバーのエアーベアリング形成面にフォトレジストを塗布しようとしても、エアーベアリング形成面のフォトレジスト塗布面が凹凸状態になるとい

う課題があった、本発明は、上記の課題を解決し、複数のスライダーバーのエアーベアリング形成面である液状フォトレジスト塗布面が凹凸状態のない平坦な面を形成し、均一な厚みでフォトレジスト被膜を塗布して、スライダーバーに微細かつ複雑なエアーベアリング形状をドライプロセスにより高精度に形成することができ、しかも多数のスライダーバーを同時に取り扱うことにより安価で大量生産に適した薄膜磁気ヘッドスライダーの製造方法を提供することを目的とする。

[0015]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するために本発明の薄膜磁気ヘッドスライダーの製造方法は、U V硬化性接着剤が上面に塗布され且つ光透過性を有する透明プレートに複数のスライダーバーを隙間なく配列して接着し、スライダーバーのエアーベアリング形成面に液状フォトレジストを塗布してエアーベアリング形状を形成するようにしたものである。

【0016】この方法によって、熱或いは加圧等により 変形のし易いスライダーバーを変形させることなく多数 個並ベてプレートに接着することができ、精度の高いエ アーベアリング形状の形成ができる。

【0017】また、本発明の薄膜磁気ヘッドスライダーの製造方法は、スライダーバーのエアーベアリング形成面に形成されている溝に、液状フォトレジストを充填し、更にエアーベアリング形成面と溝に充填された液状フォトレジストの上に所望の厚みになるよう溝に充填した液状フォトレジストと粘度の異なる液状フォトレジストを塗布してエアーベアリング形状を形成するようにしたものである。

【0018】この方法によって、スライダーバーから個々の薄膜磁気ヘッドスライダーを作成するための切断時の加工等でエアーベアリング形成面上に発生するチッピング等の傷を防止するために機械加工により施された溝に対し、液状のフォトレジストを充填し硬化させることで溝部に凹みのないエアーベアリング形成面を得ることができる。

【0019】また、本発明の薄膜磁気へッドスライダーの製造方法は、複数のスライダーバーが隙間なく配列された四方に、スライダーバーと厚みが略同じであるブロックをスライダーバーに隙間なく配置し、接着剤が上面に塗布されたプレートにスライダーバーとブロックとを接着し、スライダーバーのエアーベアリング形成面と、エアーベアリング形成面と同じ側にあるブロックの面とに液状フォトレジストを塗布してエアーベアリング形状を形成するようにしたものである。

【0020】この方法によって、多数のスライダーバーのエアーベアリング形成面に塗布された液状フォトレジストは均一な厚みを有し、スライダーバーの端部まで均一な厚みのフォトレジストを得ることができる。

【0021】また、本発明の薄膜磁気ヘッドスライダー

は、高さ調整機能を有する治具ブロックに接着された複数のスライドバーのエアーベアリング形成面となる液状フォトレジスト塗布面を、高精度の平面度を有し且つ平滑な平面プレートに押し当て、治具ブロックによりスライダーバー間の段差を制御して液状フォトレジスト塗布面が一平面上にあるようにして、液状フォトレジスト塗布面に液状フォトレジストを塗布してエアーベアリング形状を形成するようにしたものである。

【0022】この方法によって、スライダーバーの厚み公差或いはプレートとの接着の際の接着厚みのバラツキにより生ずるエアーベアリング形成面の段差を解消することができ、精度の良いエアーベアリング形状を形成することができる。

[0023]

【発明実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明は、薄膜磁気ヘッド素子を複数個有する複数のスライダーバーをプレート上に配列し、所定厚の液状フォトレジストを塗布しフォトリソグラフィ技術によってエアーベアリング形状を形成する製造法において、UV硬化性接着剤が上面に塗布され且つ光透過性を有する透明プレートに複数のスライダーバーを隙間なく配列して接着し、スライダーバーのエアーベアリング形成面に液状フォトレジストを塗布してエアーベアリング形状を形成することを特徴としたものであり、熱或いは加圧等により変形のし易いスライダーバーを変形させることなく多数個並べてプレートに接着することができ、精度の高いエアーベアリング形状の形成ができるという作用を有している。

【0024】また、本発明の請求項2に記載の発明は、 薄膜磁気ヘッド素子を複数個有する複数のスライダーバ ーをプレート上に配列し、所定厚の液状フォトレジスト を塗布しフォトリソグラフィ技術によってエアーベアリ ング形状を形成する製造法において、スライダーバーの エアーベアリング形成面に形成されている溝に、液状フ ォトレジストを充填し、更にエアーベアリング形成面と 溝に充填された液状フォトレジストの上に所望の厚みに なるよう溝に充填した液状フォトレジストと粘度の異な る液状フォトレジストを塗布してエアーベアリング形状 を形成することを特徴としたものであり、スライダーバ 一から個々の薄膜磁気ヘッドスライダーを作成するため の切断時の加工等でスライダーバーのエアーベアリング 形成面に発生するチッピング等の傷を防止するために機 械加工により施された溝に対し、液状フォトレジストを 充填し硬化させることで溝部に凹みのないエアーベアリ ング形成面を得ることができ、粘度の異なる液状フォト レジストを凹凸のないエアーベアリング形成面に塗布す ることによって精度の良いエアーベアリング形状を形成 することができるという作用を有している。

【0025】また、本発明の請求項3に記載の発明は、 薄膜磁気ヘッド素子を複数個有する複数のスライダーバーをプレート上に配列し、所定厚の液状フォトレジスト を塗布しフォトリソグラフィ技術によってエアーベアリング形状を形成する製造法において、複数のスライダーバーが隙間なく配列された四方に、スライダーバーと厚みが略同じであるブロックをスライダーバーに隙間なく配置し、接着剤が上面に塗布されたプレートにスライダーバーとブロックとを接着し、スライダーバーのエアーベアリング形成面と、エアーベアリング形成面とに液状フォトレジストを塗布してエアーベアリング形状を形成することを特徴としたのであり、多数のスライダーバーのエアーベアリング形成面に塗布された液状フォトレジストは均一な厚みを有し、スライダーバーの端部まで均一な厚みのフォトレジストを得ることができるという作用を有している。

【0026】また、本発明の請求項4に記載の発明は、 薄膜磁気ヘッド素子を複数個有する複数のスライダーバ ーをプレート上に配列し、所定厚の液状フォトレジスト を塗布しフォトリソグラフィ技術によってエアーベアリ ング形状を形成する製造法において、高さ調整機能を有 する治具ブロックに接着された複数のスライドバーのエ アーベアリング形成面となる液状フォトレジスト途布面 を、高精度の平面度を有し且つ平滑な平面プレートに押 し当て、治具ブロックによりスライダーバー間の段差を 制御して液状フォトレジスト塗布面が一平面上にあるよ うにして、液状フォトレジスト塗布面に液状フォトレジ ストを塗布してエアーベアリング形状を形成することを 特徴としたものであり、スライダーバーの厚み公差或い はプレートとの接着の際の接着厚みのバラツキにより生 ずるエアーベアリング形成面の段差を解消することがで き、精度の良いエアーベアリング形状を形成することが できるという作用を有している。

【0027】また、本発明の請求項5に記載の発明は、 請求項1~4のいずれかに記載の製造方法によって作製 されたことを特徴とするものであり、エアーベアリング 形成面に均一に液状フォトレジストを塗布することがで き、加工精度の良好なエアーベアリング形状を有する薄 膜磁気ヘッドスライダーを作製することができるという 作用を有している。以下、本発明の実施形態について、 図面を用いて説明する。

【0028】(実施の形態1)図1は、本発明の実施の 形態1を示す液状フォトレジスト塗布面形成法について の工程説明概要図である。

【0029】図1-1において、薄膜磁気へッド素子を形成したウェハから機械加工及びラッピングを施された複数の薄膜磁気ヘッド素子1を有する短冊状のスライダーバー2のエアーベアリング形成面3を、高精度な平面度で平滑な平面を有し且つスライダーバー2を吸着するための吸着穴4を所定サイズ及び所定箇所に有した吸着固定治具5に、複数個隙間なく密着する形でスライダーバー2のエアーベアリング形成面3を真空吸着させる。【0030】次ぎに、図1-2に示すように、予め光透

過性を有する、UV硬化性接着剤7が予め塗布された例えばガラスの如き透明プレート6上面に、エアーベアリング形成面3の対面となるスライダーバー2の裏面8側を、スライダーバー2を吸着固定治具5に真空吸着した状態のまま接触させる。

【0031】図1-3に示すように、スライダーバー2 の裏面8をUV硬化性接着剤7を介して透明プレート6 に接触させた状態で、UV硬化性接着剤7が塗布された 透明プレート6の接着面の対面となる裏面9側から所定 の条件にて矢印で示す如くUV光照射を行い、UV硬化 性接着剤7を硬化させる。

【0032】UV硬化性接着剤7の硬化後、吸着固定治 具5の真空吸着面を解放することで、図1-4に示すよ うに、複数のスライダーバー2間で段差のないエアーベ アリング形成面3である液状フォトレジスト塗布面を得 ることができる。

【0033】その後、スピンコーター等により所定の液 状フォトレジストをエアーベアリング形成面3に所定厚 塗布し硬化させることで、均一なフォトレジスト厚を得 ることができ、ドライエッチング等の工程を経てスライ ダーバーにエアーベアリングを形成する。(図示せず) 以上のように本実施の形態によれば、UV硬化性接着剤 にてスライダーバーを透明プレートに接着するため、熱 或いは加圧による接着とは異なり接着による変形を起こ さず、接着後のスライダーバーのエアーベアリング形成 面は吸着固定治具の高精度な平面度を有する平面に倣っ て平面性の良好な状態が得られ、スピンコーター等によ り所定の液状フォトレジストをエアーベアリング形成面 に所定厚塗布して硬化させて、均一なフォトレジスト厚 を得ることができ、ドライエッチング等の工程を経てス ライダーバーに良好なエアーベアリングを形成すること ができるという効果がある。

【0034】(実施の形態2)図2は、本発明の実施の 形態2を示す液状フォトレジスト塗布面形成法について の工程説明概要図である。

【0035】図2-1において、複数の薄膜磁気へッド素子22を有する短冊状のスライダーバー23を種々の加工処理の後、スライダーバー23から個々の薄膜磁気へッドスライダーを切り出す際にフォトレジスト塗布面であるエアーベアリング形成面20にチッピング等の傷の発生を防止するために設けられた溝21がエアーベアリング形成面20に機械加工により施されたスライダーバー23のエアーベアリング形成面20を、高精度な平面度で平滑な平面を有し、且つスライダーバー23を吸着するための吸着穴24を所定サイズ及び所定箇所に有した吸着固定治具25に、複数個のスライダーバー23を隙間なく密着する形で真空吸着させる。真空吸着した状態のまま、予め接着剤27を塗布しておいたプレート26の上面に、エアーベアリング形成面20の対面となるスライダーバー23の裏面29側を接触させる。次

に、スライダーバー23の裏面29とプレート26を接着剤27を介して接触させた状態で、接着剤27を硬化させる。

【0036】図2-2に示すように、接着剤27の硬化 後、吸着固定治具25の真空吸着面を解放すると、複数 のスライダーバー23のエアーベアリング形成面20が 同一平面上にあるように形成される。

【0037】次に、図2-3に示すように、所定の液状フォトレジスト28を溝21部にディスペンサーにより所定量を滴下して、溝21を液状フォトレジスト28で充填し、充填した液状フォトレジスト28を硬化させる。これによりスライダーバー23のエアーベアリング形成面20に形成された溝21に凹みがなく、凹凸のない平坦な液状フォトレジスト塗布面となるエアーベアリング形成面20を得ることができる。

【0038】その後、スピンコーター等により、溝21 に充填された液状フォトレジスト28とは異なる粘度を有する所定の液状フォトレジストを所定厚塗布し硬化させることで、スライダーバーのエアーベアリング形成面である液状フォトレジスト塗布面に均一な厚みを有するフォトレジスト層を得ることができ、ドライエッチング等の工程を経てスライダーバーにエアーベアリング形状を形成する。(図示せず)

尚、スライダーバーから個々の薄膜磁気ヘッドスライダーを作成するために、溝21の部分で切断することにより、切断によるチッピングがエアーベアリング形成面に発生しないようにするために溝21が形成されている。【0039】また、UV硬化性接着剤と透明プレートを使って前述の実施の形態1と同様に接着することもできることは言うまでもない。

【0040】以上のように本実施の形態によれば、加工によるチッピング等の傷がエアーベアリング形成面に発生しないようにエアーベアリング形成面に溝が設けられたスライダーバーに関しても、平坦な平面を有するエアーベアリング形成面である液状フォトレジスト塗布面が得られ、従って、精度の高いエアーベアリング形状を形成することができる。

【0041】(実施の形態3)図3は、本発明の実施の 形態3を示す液状フォトレジスト塗布面形成法について の概要説明図である。

【0042】図3-1において、薄膜磁気へッド素子を形成したウェハから機械加工及びラッピングを施されて作成された複数個の薄膜磁気へッド素子(図示せず)を有する短冊状のスライダーバー31のエアーベアリング形成面32を、前述の実施の形態2と同様にして、吸着穴24を有する吸着固定治具25に真空吸着させる。同時にスライダーバー31とほぼ同じ厚みを有するブロック33を複数個のスライダーバー31全体の外周である四方の側面に密着させ、スライダーバー31と同じように吸着固定治具25に真空吸着させる。このブロック3

3の材質は、スライダーバー31と同じ材質であることが望ましいが、これに限るものではない。次ぎに、プレート34上に接着剤35を予め塗布しておいた面に、スライダーバー31及びブロック33の吸着固定治具25に吸着された面の対面となる裏面側を、真空吸着した状態のまま接触させる。スライダーバー31及びブロック33の裏面側を接着剤35を介して接触させた状態で、接着剤35を硬化させる。

~ **.**

【0043】接着剤35の硬化後、吸着固定治具25の 真空吸着面を解放することで、図3-2に示すように複 数のスライダーバー31とその外周四方に配置されたブロック33間で段差のない液状フォトレジスト途布面と なるエアーベアリング形成面32を得ることができ、エアーベアリング形成面32の上面に所定の液状フォトレジストを塗布し、ドライエッチング等の工程を経て所定のエアーベアリング形状を形成する。(図示せず)

尚、ここで、図4に示すように複数のスライダーバー3 1とそれらの周囲四方に配置されたブロック33とで形成される直方体のエアーベアリング形成面側の平面の形状が長方形或いは正方形となり、その長方形の短い方の対辺距離L1(<L2)或いは正方形の対辺距離L1

(=L2)が複数のスライダーバー31を隙間なく配列して形成される直方体のエアーベアリング形成面の集合面の長方形の対角線の長さし3よりも大きくする。或いは、図5に示すように四方に配置されたブロック51の外周形状が前述のエアーベアリング形成面の集合面の長方形の対角線の長さし3よりも大きな直径Rを有する円形状にすることにより、その効果が顕著になり、塗布厚みの均一な液状フォトレジスト膜が形成される。

【0044】また、UV硬化性接着剤と透明プレートを使って、スライダーバーとブロックを前述の実施の形態 1と同様に接着することもできることは言うまでもない。

【0045】また、スライダーバーのエアーベアリング 形成面に前述の実施の形態2と同様の溝を有するスライ ダーバーにも適用でき、前述の実施の形態2と同様の溝 に対する処理をして平坦なエアーベアリング形成面が得 られることは言うまでもないことである。

【0046】以上のように本実施の形態によれば、複数のスライダーバーのエアーベアリング形成面の外側にスライダーバーのエアーベアリング形成面が形成する平面と同じ平面上にブロックの上面があり、スピンコーターにより所定の液状フォトレジストを所定厚塗布し、硬化させた時、塗布ムラが発生する部分がブロックの上面になるようにすれば、複数のスライダーバー31の全体に亙って均一な厚みのフォトレジスト層が得られ、スライダーバー31の端部にも均一なフォトレジスト厚を得ることができるという効果があり、良好なエアーベアリング形状を形成することができる。

【0047】(実施の形態4)図6~図8は、本発明の

実施の形態4を示すための概略説明図であり、図6は高さ調整機構を有する治具ブロックの一例を示す概要図、図7は液状フォトレジスト塗布面形成法についての工程概要説明図、図8は治具ブロックの他の一例を示す図である。

【0048】図6において、治具ブロック60は、鍵ネジ穴62と63及び切り溝64と65が形成されたスライダーバー接着台61と、複数のスライダーバー接着台61を囲う枠型を有する固定治具68と、雌ネジ穴62と63に螺合された調整ネジ66及び67によって構成された高さを調整する機構を有した治具である。

【0049】図7-1に示すように、薄膜磁気ヘッド素子を形成したウエハから機械加工及びラッピングが施されて作製された短冊状のスライダーバー71を接着剤がその上面に塗布されたスライダーバー接着台61の上に載置し、スライダーバー71が載置された複数のスライダーバー接着台61を囲う枠型を有する固定治具68の枠の中に固定する。尚、固定治具68には高さ調整のための調整ネジ66及び67を回動させるためのドライバー等のネジ回動器具が通る穴69が設けられている。

【0050】次ぎに、図7-2に示すように、夫々のスライダーバー71のエアーベアリング形成面73が高精度の平面度を有する平滑な平面プレート72に夫々接触するように各々のスライダーバー接着台61の高さを固定治具68の穴69を通じて調整ネジ66及び67にて調整し、接着剤74を硬化させる。

【0051】上記の如く、高さ調整後、平面プレート7 2を取り除くと、図7-3に示すように複数のスライダ ーバー71間で段差のないエアーベアリング形成面73 である液状フォトレジスト塗布面を得ることができる。 【0052】また、治具ブロックの他の一例として、図 8に示すように、スライダーバー81が塗布された接着 剤84を介して載置された複数のスライダーバー接着台 87を、高さ調整のための調整ネジ86を回動させるた めのドライバー等のネジ回動器具が通る穴85が設けら れている固定治具88の枠の中に固定する。 夫々のスラ イダーバー81のエアーベアリング形成面83が高精度 の平面度を有する平滑な平面プレート82に夫々接触す るように、各々のスライダーバー接着台87の高さを固 定治具88に設けられた雌ネジ85に螺合した調整ネジ 86にて調整し、接着剤84を硬化させると複数のスラ イダーバー71間で段差のないエアーベアリング形成面 73である液状フォトレジスト塗布面を得ることができ る。 尚、接着剤84はスライダーバー81をスライダー バー接着台87に載置する時に硬化させても良いという ことは言うに及ばない。

【0053】その後、スピンコーター等により段差のないエアーベアリング形成面73或いは83に所定の液状フォトレジストを所定厚塗布し硬化させ、エッチング等の工程を経てエアーベアリング形状を形成する。(図示

せず)

以上のように本実施の形態によれば、複数のスライダーバー71或いは81間で段差のないエアーベアリング形成面73或いは83である液状フォトレジスト塗布面が得られ、所定の液状フォトレジストを塗布し、硬化させることで、均一なフォトレジスト厚を得ることができ、良好な精度のエアーベアリング形状を形成することができるという効果がある。

[0054]

【発明の効果】以上のように本発明は、一度に複数のスライダーバーのエアーベアリング形成面を同一面上に配置して液状フォトレジスト膜を形成する場合に障害となるスライダーバー間のエアーベアリング形成面の段差を、吸着固定治具にスライダーバーのエアーベアリング形成面を真空吸着させ、ガラス材のような光透過性のある透明プレートとUV硬化性接着剤を用いることで解消することができる。

【0055】また、液状フォトレジストを用い、スライダーバーのエアベアリング形成面に施されている溝を充填することにより、全体として凹凸のないエアーベアリング形成面を有するスライダーバーとなり、エアベアリング形成面に良好なフォトレジスト膜を形成することができる。

【0056】さらに、スライダーバーとほぼ同じ厚さを有するブロックをスライダーバーの四方に配置することにより、スライダーバー端部のフォトレジスト厚みをスライダーバー中心部のフォトレジスト厚みと同じ厚みにし、全体を均一な厚みにすることができる。

【0057】また、高さ調整機能を有する治具プロックにより各々のスライダーバーのエアーベアリング形成面の高さを調整することにより、スライダーバーのエアーベアリング形成面の段差を解消することができる。

【0058】以上のように、複数のスライダーバーのエアーベアリング形成面に段差のない液状フォトレジスト塗布面を形成するため、エアーベアリング形成面に良好な分布の均一な厚みのフォトレジスト被膜を形成できるため、微細かつ高精度に任意の形状のエアーベアリング面を形成することが可能であり、またウエハと同様の状態で取り扱うことができるため生産性が非常に向上し、工程の簡素化及び歩留まりの向上も期待できる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の実施の形態1における工程説明概要図
- 【図2】本発明の実施の形態2における工程説明概要図
- 【図3】本発明の実施の形態3における概要説明図
- 【図4】本発明の実施の形態3における一例を示す上面 図

【図5】本発明の実施の形態3における他の一例を示す 上面図

【図6】本発明の実施の形態4における治具ブロックの 一例を示す概略説明図

【図7】本発明の実施の形態4における工程概要説明図

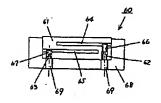
【図8】本発明の実施の形態4における治具ブロックの他の一例を示す概略説明図

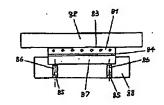
【図9】従来例を示す概略説明斜視図

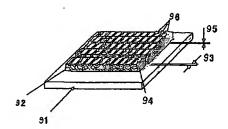
【符号の説明】

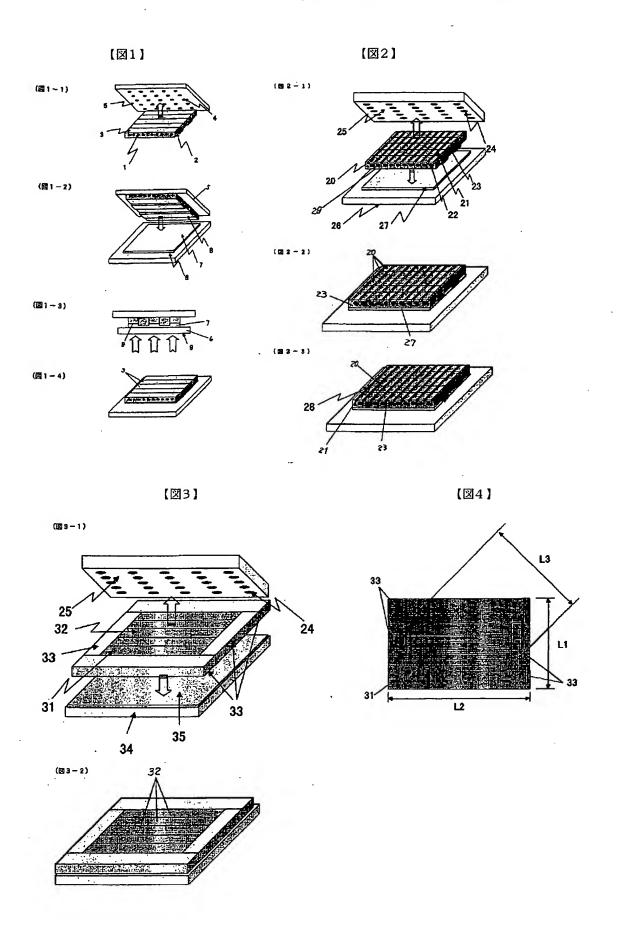
- 1、22 薄膜磁気ヘッド素子
- 2、23、31、71、81、92 スライダーバー
- 3、20、32、73、83、94 エアーベアリング 形成面
- 4、24 吸着穴
- 5、25 吸着固定治具
- 6 透明プレート
- 7 UV硬化性接着剤
- 8、9、29 裏面
- 21、96 溝
- 26、34、72、91 プレート
- 27、35、74、84 接着剤
- 28 液状フォトレジスト
- 33 ブロック
- 60 治具ブロック
- 61、87 スライダーバー接着台
- 62、63、85 雌ネジ
- 64、65 切り溝
- 66、67、86 調整ネジ
- 68、88 固定治具
- 69 穴
- 72、82 平面プレート
- 93 隙間
- 95 段差

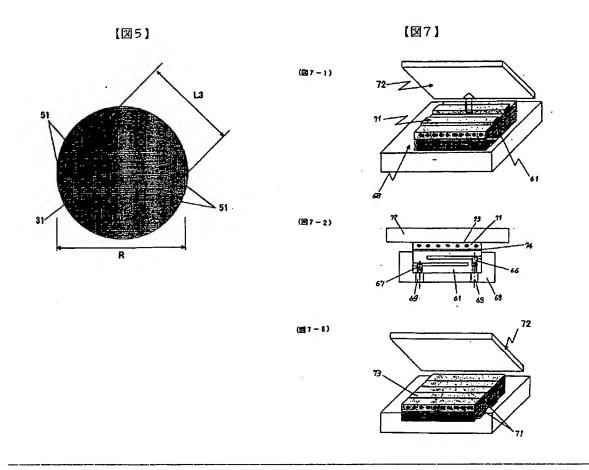
[図6] [図8] [図9]











フロントページの続き

(72)発明者 那須 昌吾 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 Fターム(参考) 5D042 NA02 PA08 RA02 RA04